49 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1980, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

55013446

January 30, 1980

UNEVEN PATTERN INPUT DEVICE

INVENTOR: YAMAGUCHI TETSUO

APPL-NO: 53085184

FILED-DATE: July 14, 1978

ASSIGNEE-AT-ISSUE: AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

PUB-TYPE: January 30, 1980 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 06K009#20

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To obtain a 3-dimensional pattern input device which picks and supplies optically the uneven pattern on the soft substance such as the rubber stamp, the fingerprint or the like directly and in real time.

CONSTITUTION: Full reflection beam A is caused on interface 22 between air 21 and transparent material 20 such as the glass or the like with the incident angle exceeding critical angle Theta (0), and no full reflection light is caused at the area of the interface where the rubber, the skin and the like adheres owing to the mutual refractive indexes of the media. When the fingerprints are gathered based on the above theory, parallel luminous flux 30 given from the light source enters optical device 31 featuring the transmissive and reflective properties like an orthogonal prisim or the like. And in case the beam enters slope 31c adhered to subject 32 with an incident angle more than the critical angle, the pattern information composed to the full reflection beam and non-full reflection beam can be obtained according to the fingerprint and in the form of emission light 33. This information can be supplied to processor 3 via TV camera 2.

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭55—13446

⑤ Int. Cl.³G 06 K 9/20

識別記号

庁内整理番号 7157.—5B 砂公開 昭和55年(1980)1月30日

発明の数 1 審査請求 有

(全 2 頁)

砂凹凸パタ-ン入力装置

②特

願 昭53-85184

20出

願 昭53(1978)7月14日

仍発 明 者 山口徹郎

千葉県我孫子新木3088-17

勿出 願 人

工業技術院長

@指定代理人

工業技術院電子技術総合研究所

長

明 細・曹

発明の名称 凹凸パターン入力装置

特許請求の範囲

光源と、被検体に対して光源からの光線束を一 定の範囲内の角度をもって入射させるようにした 光学装置と、この光学装置からの光学情報を窜気 信号に変換する変換装置とを具え、前記光学装置 と被検体との接触非接触によって生ずる全反射光 と非全反射光とに基づいてパターン情報を得るよ うにして成る凹凸パターン入力装置。

発明の幹細な説明

従来、例えば指紋採取に関しては、第1図に示すように、インクをつけて押禁パターン1をとり、 これをテレビカメラ 2 等を介して電子計算機等の 処理装置 3 に入力していた。 しかし、この場合、押擦パターン採収の際に「 プレ」、「かすれ」などが生じ易く、また、イン クのつきすぎなど雑音が加わり易い。更に、イン クをつけるため指紋をとることが心理的な抵抗と なって、クレジット・カードの個人の同定などに 使用するには財職な問題があった。

この発明は、以上の実情に基づいて成されたものであり、押標パターン等をとることなく直接に、コントラストの鮮明な三次元パターンを実時間で 処理装置に入力することのできる凸凹パターン入力装備を提供することを目的とする。

この目的を達成するため、この発明によれば、 光点と、被検体に対して光板からの光線束を一定 範囲内の角度をもって入射させるようにした光学 装置と、この光学装置からの光学情報を電気信号 に変換する変換装置とを具え、前記光学装置と破 検体との接触非接触によって生ずる全反射光と非 全反射光とに基づいてパターン情報を得るように する。

すなわち、この発明によれば、第2図にその原

特開 昭55-13446(2)

理を示すように、ガラスその他の透明物質20と空気」との界面22では臨界角 8。 を越えた入射角で全反射光 A を生ずる。これに対して、ゴムや皮膚等の被検体23がガラス20に密瘡している部分では、供質相互の屈折率の関係によって全反射は生じない(非全反射光 B)。

この様にして、物体の境界面に全反射をする部分と、密制された物質によって全反射しなくなった部分が生じ、指紋の場合は対パターンが作られ、ゴム印の場合は印形が沿られる。このパターンのコントラストは全反射するか否かであるから非常に鮮明である。

以下、忝付図面に従ってこの発明の実施例を示するのであり、人の指紋を採る場合について説明 する。尚、弟 3 図において第 / 図と同一の符号は 同様の対象を示するのとする。

先づ、この発明によれば、コリメータ等の光顔 (図示せず)によって平行光線東30を形成する。 尚、一般には純昇角を概えた入射光であれば、平 行光東である必要はないが、この実施例では平行 光東とする。この平行光線東30は億角ブリズム等の透過特性及び反射特性を有する光学装置3/の面3/aに入射される。ブリズム3/の出射面3/bと面3/aは億角を成してかり、面3/aに無直に削配平行光線東30は入射する。面3/a,3/bに挟まれた納面3/cに被較体32すなわち指を将着接触させる。

しかるに、平行光線取30に対する約面3/cの角度を、又は斜面3/cに対する平行光線取30の入射角を庭界角以上に網筋することにより、前述したように出た光33として全反射光及び非全反射光よりなるパターン情報を得るととができる。この情報をカメラコを介して処理装備3に入力することができる。

尚、光学装置3/はプリズムの代りに特殊コーティングを放した観面としてもよい。また、全反射 の条件さえ満せは反射面は曲面であってもよい。

この発明は、以上の柳に存成することにより押 奈等の手間を介さずに、三次元パターンを実時間 で処理装置に入力することができる凸凹パターン 入力装置を提供することができる。この発明に係

る装置によれば、指紋採取が人間工学的に容易な こととなり、社会的側面からしても重要な効果を 期待できる。すなわち、複雑化する情報化社会に おいて、個人の同定は犯罪捜査ばかりでなく、ク レジット・カードの補助情報、賭施設の出入検査 などとして益々必要となるためである。

図面の簡単な説明

第/図は従来のパターン入力方式を示す系統図、 第2回はとの発明の原理を示す説明図、第3回は との発明の実施例を示す系統図である。

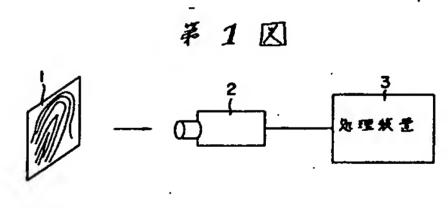
/ …押捺パターン、2 …テレビカメラ、3 …処理装置、30…平行光線束、3/…光学装置、32…被検体、33…出射光。

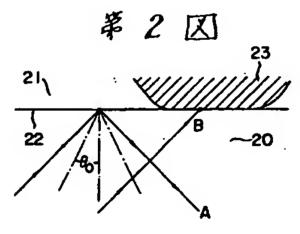
指定代理人

工業技術院

電子技術総合研究所長 井 上 弥治風







第 3 区

